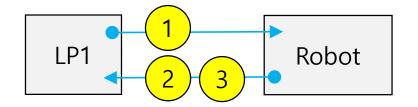
## Scheduler 관련 주요 API 설명

관련 Class SCX\_CTC\_SCH\_MATERIAL\_CTRL
SCI\_CTC\_SCH\_MATERIAL\_CTRL\*

Scheduler내 Wafer 기본 정보:

- -. Position
- -. Status

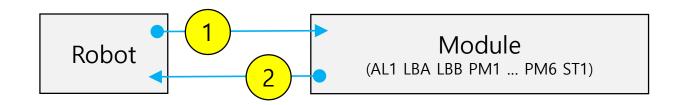


- 1 int Pick\_From\_LPx(const int port\_id, const int slot\_id, const CString& robot\_pos);
  - -. port\_id : load port의 id를 의미함. (Range : 1 ~ 5)
  - -. slot\_id : load port내 Wafer가 있는 slot numbe를 의미함. (Range : 1 ~ 25)
  - -. robot\_pos : robot이 load port에서 어떤 arm으로 pick했는지 의미함. (Range : A B)
- 2 int Place\_\_To\_LPx(const CString& robot\_pos, const CString& module\_pos);
  - -. robot\_pos : robot이 load port에 어떤 arm으로 place하는지 의미함. (Range : A B)
  - -. module\_pos : wafer가 place 될 load port module을 의미함.

Format) LPx-Slot

Ex.) LP1-1 ~ LP1-25

- int Clear\_MATERIAL\_INFO(const int port\_id, const int slot\_id);
  - -. 해당 Wafer 정보가 Scheduler DB에서 제거된다.



- 1 int Place\_To\_MODULE(const CString& robot\_pos, const CString& module\_pos);
  - -. robot\_pos : robot이 특정 module에 wafer를 place할 때 사용하는 arm. (Range : A B)
  - -. module\_pos : wafer가 투입될 module 을 의미함.

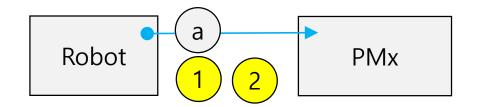
Format.) module-slot

Ex.) AL1-1, LBA-2

- int Plick\_\_From\_MODULE(const CString& module\_pos, const CString& robot\_pos);
  - -. module\_pos : wafer를 pick할 module 을 의미함.

Ex.) ST1-11, LBB-1

-. robot\_pos : robot이 특정 modul에서 wafer를 pick할 때 사용하는 arm. (Range : A B)



- ´a ) Robot이 Wafer를 PM에 투입한 후에 아래의 동작을 수행합니다.
- int Goto\_\_NEXT\_PROCESS(const CString& material\_pos);
  - -. material\_pos : wafer가 투입된 process module.
    - Ex.) PM1-1
  - -. wafer에서 수행될 다음 recipe 정보로 이동한다.
- int Set\_\_MATERIAL\_STATUS(const CString& material\_pos, const CString& status);
  - -. status : wafer의 상태 값을 설정한다.
    - \* wafer를 process module에 place 했을 때 : PROCESSING
    - \* wafer를 process module에서 pick 했을 때: PROCESSED

```
int Get__MATERIAL_STATUS(const CString& material_pos, IDS__SCH_MATERIAL_STATUS& ds_info);
 -. 해당 Material 위치의 아래 정보를 받아온다.
class IDS_SCH_MATERIAL_STATUS
 int iPORT_ID; // wafer의 port id
 int iSLOT_ID; // wafer의 slot id
 CString sMATERIAL_POS; // 현재 Wafer가 있는 위치 정보
```

```
int Get__MATERIAL_INFO(const CString& material_pos, IDS__SCH_MATERIAL_INFO& ds_info);
  -. 해당 Material 위치의 아래 정보를 받아온다.
class IDS_SCH_MATERIAL_INFO
 int iSRC_PTN; // wafer의 source port id
 int iSRC_STN; // wafer의 source slot id
 int iTRG_PTN; // wafer의 target port id
 int iTRG_STN; // wafer의 target slot id
 CString sCUR_RECIPE; // wafer에서 수행할 process recipe
 CString sLOT_ID; // wafer에 부여된 LotID
 Cstring sMATERIAL_ID; // wafer에 부여된 MaterialID
 CString sPPID; // wafer에 부여된 PPID (route recipe)
 CString sMATERIAL_TYPE; // water에 부여된 material type
```

int Get\_\_CUR\_PROCESS\_INFO(const CString& material\_pos, CStringArray& l\_prc\_module, CStringArray& l\_prc\_recipe);

-. 해당 Material 위치의 process 관련 정보를 받아온다.

-. I\_prc\_module : 공정 진행할 process module list Ex.) PM1 ~ PM6

-. L\_prc\_recipe : 공정 진행할 process recipe list